半导体器件中的噪声及其低噪声化技术



作者: 庄奕琪, 孙青编著

出版社:北京:国防工业出版社

出版日期: 1993.10

总页数: 223

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10185352.html) 查找全本阅读方式

半导体器件中的噪声及其低噪声化技术 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10185352.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10185352.html

书名: 半导体器件中的噪声及其低噪声化技术